



JORNADA ON LINE

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA

23 de abril de 2024

16:00 a 19:00

PONENTE

JOAQUÍN MESEGUER YEBRA

Secretario Ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto y coordinador del grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información de la FEMP

OBJETIVOS

Actualización en materia de acceso a la información pública a la vista de las resoluciones en esta materia dictadas por el Consejo de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad de Madrid y sentencias de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo en esta materia. Estas resoluciones abordan los conflictos planteados sobre el derecho a acceder a información en poder de las entidades locales en las materias más diversas.

DESTINARIOS

Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Concejales, Técnicos y otro personal de las Entidades Locales.

CONEXIÓN

La forma de conexión se realizará mediante videoconferencia a través de la aplicación **zoom**. El enlace de acceso se facilitará el mismo día de celebración de la jornada, al menos quince minutos antes del comienzo de la misma.

INSCRIPCIÓN Y SECRETARÍA

COSITAL MADRID

Tfno: 91 531 71 86
E-mail: cositmadrid@gmail.com
Dirección: Cl. Carretas, 14 3º A 28012 – Madrid

La cuota de inscripción a la jornada es de:

- FHN **colegiados COSITAL Madrid: gratuita**
- RESTO ASISTENTES: 60 € (IVA incluido)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

[pinche aquí](#)

FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria a:
ES25-0182-2370-42-0203002801
TITULAR: COSITAL Madrid

(Enviar justificante de ingreso por correo electrónico)

CANCELACIONES

Toda cancelación recibida por escrito en nuestras oficinas una semana antes de la celebración, tendrá derecho a la devolución inmediata de los derechos de inscripción. En cualquier momento una persona inscrita puede ser sustituida por otra de la misma organización previa comunicación al Colegio.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Los asistentes recibirán un certificado acreditativo de su presencia en esta jornada.